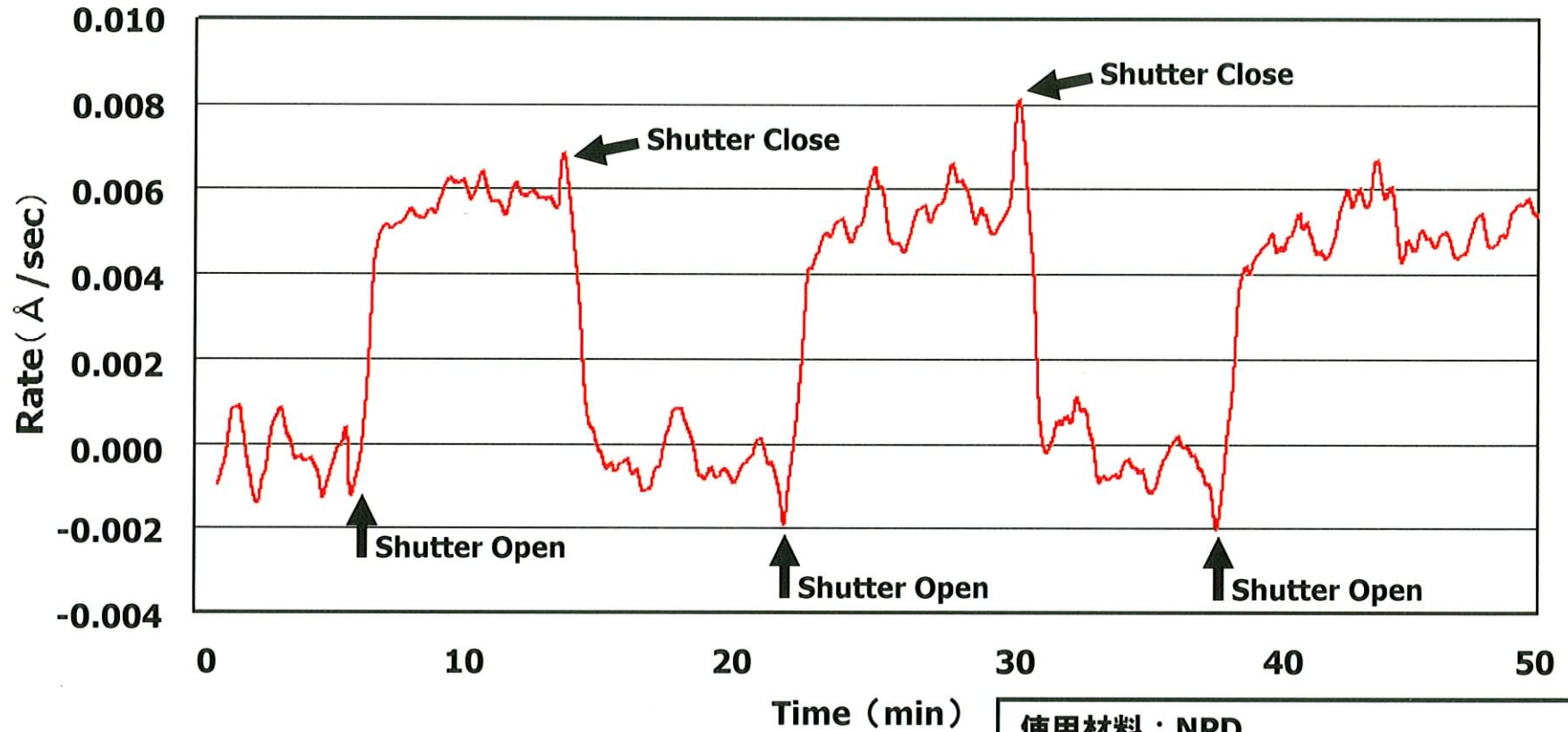


低レート制御下における蒸着特性



使用材料：NPD
蒸着源：有機蒸着セル KOD-Cell
膜厚計：Cygnus (INFICON 社製)